

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2018664807

**Расчет температурной зависимости интенсивности
излучения накачки для увеличения глубины оптического
охлаждения кристалла, легированного ионами иттербия**

Правообладатель: *федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
(RU)*

Авторы: *см. на обороте*

Заявка № 2018662260

Дата поступления 01 ноября 2018 г.

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ 22 ноября 2018 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Извлев



Авторы: *Иванов Андрей Витальевич (RU), Перлин Евгений Юрьевич (RU), Рождественский Юрий Владимирович (RU), Попов Алексей Алексеевич (RU)*